⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出顧公開

⊕ 公開実用新案公報(U) 昭63-195315

(Q) i	nt_Cl	.•		;	識別記	号		庁内整理番号	鬼 昭	和63年(19	88)12F	引15日
G 1	03 B		7/18 7/08 11/00					7811-2H 7811-2H 7610-2H 審	在請求	未請求	(全	頁)
公考 第	その名	称	7	(ルタ	内蔵カ	メラ						
					②実	騪	F	262-83853				
					❷出	題	E	召62(1987) 5 月 29日				
⑦考	案	者	若	林		:	央	東京都品川区西大井1丁目6年 社大井製作所内	香3号	日本光	学工業 核	未式会
⑦考	案	者	風	見	-	- ;	Ż	東京都品川区西大井1丁目6章 社大井製作所内	番3号	日本光	产工業校	株式会
砂考	案	者	匝	鏧	1	變 :	雄	東京都品川区西大井1丁目6年 社大井製作所内	番3号	日本光	学工業的	朱式会
⑦考	案	者	宮	本	3	英:	典	東京都品川区西大井1丁目6年 社大井製作所内	番3号	日本光	关工業を	未式会
创出 ②代	顧理	人人			社 二 永井	多		東京都千代田区丸の内3丁目	2番3	号		



明和書

1. 考案の名称

フィルタ内蔵カメラ

2. 実用新案登録請求の範囲

撮影光学系に挿脱可能とされ、挿入時に撮影 効果を変化させるフィルタと、被写体の輝度を測 定して露出量を演算する測光・演算手段とを備え たフィルタ内蔵カメラにおいて、

前記フィルタの挿脱を検出するスイッチ手段と、このスイッチ手段により前記フィルタが撮影光学系に挿入されていることが検出されると、前記 別光・演算手段で演算される露出量が適正露出量に対してオーバー側またはアンダー側に所定量だけシフトされるようにするシフト手段とを具備したことを特徴とするフィルタ内蔵カメラ。

- 3. 考案の詳細な説明
 - A. 産業上の利用分野

本考案は各種フィルタを光軸に挿脱可能でかつ
露出制御可能なフィルタ内蔵カメラに関する。

B. 従来の技術

従来から、例えばソフトフォーカスフィルタを 内蔵し、所望に応じて光軸に挿入してソフト撮影 可能なカメラが知られている。この種のソフト撮 影では、画面中の白い部分の光を周囲に広げるこ とにより独特なムードのある写真を得ることがで、 きる。

C. 考案が解決しようとする問題点

しかしながら、このソフト撮影をプログラム自動器出制御装置を備えたカメラで行う場合、一般撮影用に設定されたプログラム線図を用いかであると絞り口径がが出てなると絞り口径ががまれて以来ががませる。というをできる。しかできない。

本考案の目的は、撮影効果を変化させるソフト

フォーカスフィルタ等の挿入に応じて露出制御屋をアンダー側あるいはオーバー側にシフトし、より撮影効果を高めることのできるフィルタ内蔵カメラを提供することにある。

D. 問題点を解決するための手段

クレーム対応図である第1図により説明すると、本考案は、撮影光学系100に挿脱可能とされ、 挿入時に撮影効果を変化させるフィルタ101と・ 被写体の輝度を測定して露出量を演算用され、上 変化の輝度を測定してな出量を演算用され、上 で演算手段102とを備えたカメラに適用を検出する のののののでは、フィルタ101の挿脱を検1103と、このスイッチ手段103と、このスイッチ手段103と、よりフィルタ101が撮影光学系100に挿入 されていることが検出をが適正露出量に対って オーバー側またはアンター側に所定量だけシフト されるようにするシフト手段104とを具備する ことにより解決される・

E.作用

フィルタ101が撮影光学系100に挿入され

100

ると、スイッチ手段103によりフィルタ挿入が 検出される。フィルタ挿入の検出に応答してシフ ト手段104は、測光・演算手段102で演算さ れる露出量が適正露出量に対してオーバー側また はアンダー側にシフトされるようにする。例えば、 ソフトフォーカスフィルタが挿入されると、 露出量に対してオーバー側の露出量が得られる。 フト効果に加えてハイキー調の写真が得られる。

F. 実施例

第2図~第6図により本発明の実施例を説明する。

レンズ鏡筒の広角撮影位置を断面で示す郊2図およびそのIII - III線から見た図である第3図において、図示しないカメラ本体に案内筒1が回転可能に支持されている。この案内筒1の内面にはほぼ先端部までヘリコイド1aが刻設され、外周面には歯車1bが形成されている。この歯車1bには、カメラ本体に設けた図示しないモータには即動される駆動歯車2が噛合している。

10は案内筒1に対して光軸方向に進退するレ



31はソフトフォーカスフィルタであり、保持 板12に設けられた回動軸12aを中心とされて回動自在とされたレンズホルダ32に装着鏡筒にひいてがある。レンズホルダ32の腕33はレンズ鏡筒10 の正面まで延在し、操作部34を操作するといりが光軸によりソフォーカスフィルタ3 1が光軸に挿入された位置および光軸から退避した位置にそれぞれ定置される。第3図に示すとお



リレンズホルダ3 2 は端子3 6 a , 3 6 b を有し、また、上述した保持板1 2 のカメラ前方側の面には導電パターン3 7 a , 3 7 c が設けられ、路子3 6 a , 3 6 b とパターン3 7 a , 3 7 b とによりソフトフォーカススイッチ S W 1 が たいまり ソフトフォーカススイッチ S W 2 が 構成が 光軸に挿入されるとスイッチ S W 2 が オンし、中間位置では両スイッチ S W 2 が 共にオフとなる。

第4回はこの実施例の制御回路を示す。

測光回路41は被写体の輝度を測光してマイクロプロセッサ(MPU)42に測光データを送る。この測光データを受けてマイクロプロセッサ42は適正露出値を演算して露出制御回路43に制御信号を送る。マイクロプロセッサ42には、半押しスイッチSW3、レリーズスイッチSW4、上述のソフトフォーカススイッチSW1、SW2か

らそれぞれの信号が入力される。 4 4 はパッテリ である。

以上の実施例において、測光回路41, MPU 42, 露出制御回路43が測光・演算手段を、M PU42がシフト手段を、スイッチSW1, SW 2がスイッチ手段をそれぞれ構成する。

第5回に示す処理手順に従って本実施例の露出 演算および制御について説明する。

S6に進み、レリーズスイッチSW4がオンした か否かを判定し、オンしていればステップS7に 進む。ステップS7では、マイクロプロセッサM PUからのシフトされた測光演算値に基づいて繋 出制御回路43が露出制御を行って撮影が行なわ れる。ソフトフォーカスフィルタ31が中間位置 にある場合、ステップS3が肯定されてステップ S4が否定されるから、ステップS8に進んでレ リーズ動作がロックされ、撮影が禁止される。一 方、ソフトフォーカスフィルタ31が退避位置に ある場合にはステップS3が否定されるから、ス テップS5をスキップしてステップS6に直接進 むことになる。ここで、ステップS5の測光演算 値のシフトにより測光値が1段だけ低輝度側にシ フトされているから、被写体の輝度に対する適正 露出値よりも1段だけオーバー側の露出量で撮影 が行なわれる。なお、絞り口径を大きくして露出 量 を オー バ ー 側 に シ フ ト す れ ば 被 写 界 深 度 が 浅 く なり、ソフトフォーカスフィルタによる撮影効果 が一層強調される。



また、測光値を低輝度側にシフトせず、ソフトフォーカスフィルタの挿入に応じて露出制御量(シャッタ砂時や絞り値)を直接シフトしたり、フィルム感度を低感度側にシフトして露出制御量が1段だけオーバー側にシフトするようにしてもよい。

なお、フィルム感度を一定とした場合に被写体

距離が近いと絞り口径を小さくし、遠いと絞り口径を大きくするように制御するいわゆるフラッシュマチック回路を備えた露出制御回路にもこの考案を適用でき、この場合、ソフトフォーカスフィルタが挿入位置にあれば閃光撮影時の露出が1段オーバとなるように絞り口径が制御される。

以上では、ソフトフォーカスフィルタ挿入時に 露出値が1段だけオーバー側にシフトするように したが、クロススクリーン等のように光輝部を強 調するフィルタを用いる場合に、フィルタ挿入に 連動して露出値をアンダー側にシフトするように してもよい。

G. 考案の効果

本考案によれば、撮影効果を変化させるフィルタが挿入されると露出値を適正露出値に対してオーバー側またはアンダー側にシフトしたのでフィルタの効果をより一層強調できる。例えばソフトフォーカスフィルタが挿入されている場合には露出が所定量だけオーバーとなるようにしたので真ソフトフォーカス効果に加えてハイキー調の写真

となり、より一層、軟調描写効果が高くなる。また、例えばクロススクリーンが挿入されている場合には露出が所定量だけアンダーとなるようにしたので、より一層、光輝部を強調できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はクレーム対応図である。

第2図~第5図は一実施例を示し、第2図はレンズ鏡筒の断面図、第3図はその皿-皿線矢視図、第4図は制御系のブロック図、第5図は処理手順を示すフローチャートである。

第6國は制御系の別実施例を示すブロック図である。

20:主撮影光学系 23:副撮影光学系

3 1 : ソフトフォーカスフィルタ

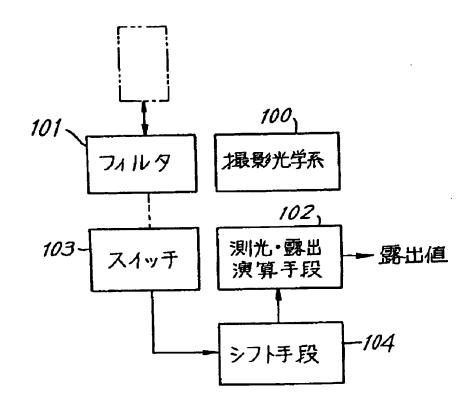
32:ホルダー 34:操作部

41: 測光回路 42: MPU

43:露出制御回路

実用新案登録出顧人 日本光学工業株式会社 代理人 弁理士 永 井 冬 紀

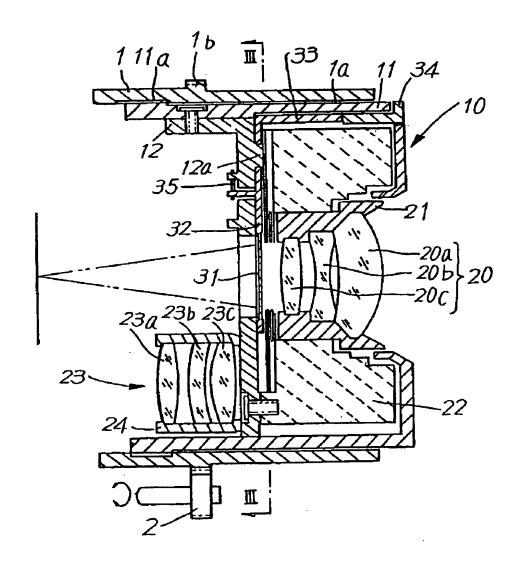
公開業用 昭和63-195315



第 1 図

177

代理人弁理士 永 并 冬 紀 実開 63 - 1 9531 5

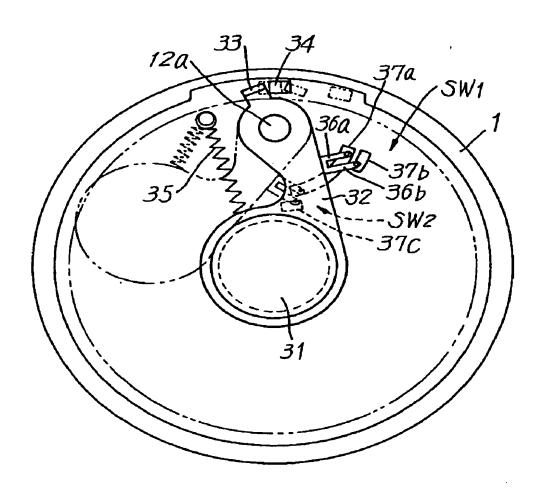


第 2 図

178

代理人并理士 永井冬紀

実際/33-1953+5

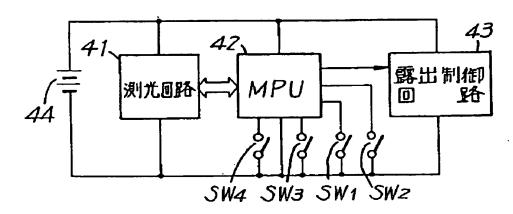


第3図

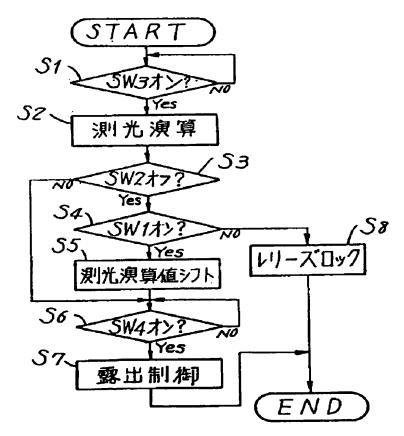
179

代理人介理士 永井冬紀

実開 63-195315



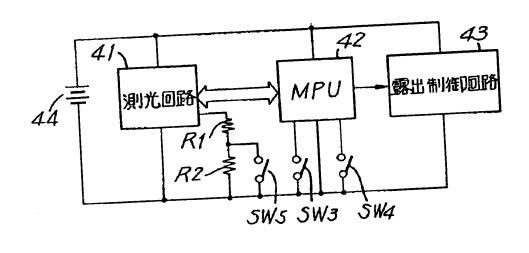
第4図



第 5 図

実際 63 - 1 0 5 3 代理人弁理士 永井冬紀

180



第6図

181

代理人弁理士 永井冬紀 実際63~19531)